Desenvolvimento de dispositivos diodos orgânicos emissores de luz

Bolsista: Andreia de Morais (NMI-CTI) – andreia.morais@cti.gov.br Supervisora: Jilian Nei de Freitas (NMI-CTI) – jilian.freitas@cti.gov.br

Resumo

Este projeto visa à preparação e caracterização de materiais nanoestruturados e sua aplicação em diodos orgânicos emissores de luz (organic light emitting diodes – OLEDs). Atualmente, o uso de técnicas de processamento a partir de soluções é considerado interessante por causa da redução de custo na fabricação desses dispositivos. Nesse projeto, o filme de MoO_x foi depositado por spin-coating e aplicado como camada transportadora de buracos (hole transport layer – HTL) em OLEDs, com intuito de substituir o filme do material comercial PEDOT:PSS. Na outra interface, o filme de ZnO foi acrescentado entre a camada eletroemissora (PFO) e os eletrodos (Ca | Al) com a finalidade de melhorar o transporte eletrônico. Os OLEDs com a configuração vidro-ITO | MoO_x (250°C) | PVK | PFO | ZnO | Ca | Al apresentaram os melhores resultados, com valores de luminância de 888 cd cm⁻² (10 V) e eficiência de corrente de 166,8 mcd A⁻¹(10 V). Esse diodo também teve pouco deslocamento da cor da luz emitida (CIE (0,148; 0,102)) em relação aos dispositivos preparados na configuração padrão.

Palavras-chave: Óxido de molibdênio; Óxido de zinco; Camadas transportadora de cargas; Diodos orgânicos emissores de luz.

1. Introdução

Os diodos orgânicos emissores de luz (organic light-emitting diodes – OLEDs) ocupam uma posição de destaque no âmbito de dispositivos eletrônicos para aplicação em displays e na área de iluminação (HO et al., 2015). A utilização do PEDOT:PSS como camada transportadora de buracos (hole transport layer – HTL) em dispositivos orgânicos apresenta inúmeras vantagens como a elevada transparência, a alta condutividade e a diminuição da rugosidade superficial quando depositado sobre substratos condutores. Apesar das vantagens descritas, verifica-se que a interface entre o substrato condutor de óxido de estanho dopado com índio (indium doped tin oxide - ITO) e o filme de PEDOT:PSS não é estável, havendo difusão de índio no PEDOT:PSS, aumentando assim a velocidade de degradação do dispositivo. Isto pode ser explicado pela natureza ácida do PSS (DE JONG; VAN IJZENDOORN; DE VOIGT, 2000). Para evitar este tipo de problema, um campo de pesquisa surgiu com o intuito de substituir a camada de PEDOT:PSS por outros materiais com maior função trabalho. Dentre os materiais, o óxido de molibdênio não estequiométrico e processável a partir de solução (MoO_x) é considerado um bom candidato para atuar como HTL em dispositivos optoeletrônicos devido a vários fatores como o alinhamento adequado dos níveis de energia, baixa resistência nos contatos ôhmicos, melhoria na adesão da camada ativa e maior estabilidade em relação ao PEDOT:PSS (ZHANG et al., 2016). Na outra interface, os filmes de ZnO vêm sendo muito utilizado como camada transportadora de elétrons (eletron transport layer - ETL) com a finalidade de melhorar o transporte eletrônico entre a camada eletroemissora e o eletrodo metálico (NIE et al., 2015).

2. Objetivos

O projeto se baseia no desenvolvimento de filmes finos de MoO_x para serem aplicados como HTL em OLEDs contendo filme de ZnO como ETL, visando a obtenção de OLEDs com maior luminância em comparação aos diodos com estrutura padrão contendo apenas materiais comercialmente disponíveis. As seguintes metas específicas são propostas:

- Síntese e preparação das dispersões de ZnO e MoO_x;
- Deposição dos filmes finos por *spin-coating*;
- Caracterização estrutural e morfológica dos filmes finos;
- Montagem e caracterização dos OLEDs utilizando a seguinte configuração: vidro-ITO | MoOx | PVK | PFO | ZnO | Ca | Al.

3. Parte Experimental

3.1 Síntese e preparação da dispersão de ZnO

Primeiramente, a solução de acetato de zinco dihidratado em metanol foi mantida em agitação a 65 °C por 30 min. Em seguida, uma solução de KOH em metanol foi lentamente adicionada ao sistema durante um período de 15 min. A mistura foi mantida novamente em agitação a 65 °C por 2,5 h. A coloração da dispersão torna-se opaca após a reação. Para obter as nanopartículas de ZnO, a dispersão final foi centrifugada e lavada com metanol. As nanopartículas de ZnO obtidas foram dispersas em uma mistura contendo n-butanol, metanol e clorofórmio através do ultrassom (NIE et al., 2015). Antes do uso, a dispersão de ZnO foi filtrada usando uma seringa com filtro PVDF (Millipore[®], 0.45 mm).

3.2 Síntese e preparação das dispersões de MoO_x

A solução precursora foi preparada dissolvendo trióxido de molibdênio (MoO₃) em água hidrogenada a 35 % (H₂O₂). Essa mistura foi submetida ao refluxo a 80 °C por 2 h. A coloração da dispersão torna-se amarela. Ao produto final foi adicionado polietilenoglicol, com massa molar em torno de 600 g mol⁻¹ (PEG 600) e 2-metoxietanol. A mistura foi novamente submetida ao refluxo a 60 °C por 30 min. A razão volume de MoO₃, PEG 600 e 2-metoxietanol foi otimizada (GIROTTO et al., 2011). Antes do uso, a dispersão de MoO_x foi filtrada usando uma seringa com filtro PVDF (Millipore[®], 0.45 mm). Essa dispersão foi então depositada sobre o vidro-ITO por *spin-coating* (3000 rpm, 40 s). Os filmes foram tratados termicamente em diferentes temperaturas (150 °C, 200 °C, 250 °C e 300 °C) por 10 min em uma chapa de aquecimento.

3.3 Montagem dos OLEDs utilizando os filmes de MoO_x

As dispersões poliméricas de PFO (10 mg mL⁻¹ em clorobenzeno) e PVK (10 mg mL⁻¹ em THF) foram preparadas e mantidas sob agitação por 24 h para garantir a homogeneização desses materiais. Sobre o vidro-ITO | MoO_x, foram depositados por *spin-coating* uma alíquota da dispersão de PVK (4000 rpm, 40 s) e em seguida, uma alíquota de PFO (2000 rpm, 40s), como camada eletroemissora. Após este procedimento, a dispersão de ZnO foi depositada por *spin-coating* (5000 rpm, 40 s) sobre substratos de vidro-ITO | MoO_x | PVK | PFO. Todos os filmes foram submetidos a um tratamento térmico de 100 °C por 10 min na chapa de aquecimento. Por fim, o cálcio (Ca) e o alumínio (Al) foram depositados em uma evaporação em alto vácuo (~10⁻⁷ mbar) formando diodos com a configuração: vidro-ITO | MoO_x | PVK | PFO | ZnO | Ca | Al, como representado na Figura 1.



Figura 1 - Representação esquemática da configuração dos dispositivos: vidro-ITO | MoO_x | PVK | PFO | ZnO | Ca | Al. Estrutura química do PFO e do PVK.

3.4 Caracterização dos dispositivos optoeletrônicos

Os OLEDs foram caracterizados eletricamente através da obtenção de curvas densidade de corrente *versus* potencial (JxV) utilizando uma fonte de corrente e tensão *Keithley Source Meter* 2410C. Os espectros de eletroluminescência foram obtidos por um fluorímetro portátil Ocean Optics USB2000⁺. Os dados de luminância e coordenadas cromáticas foram obtidas com um equipamento Chroma Meter CS-100^a (Konixa Minolta).

4. Resultados e discussão

4.1 Caracterização elétrica e óptica dos OLEDs utilizando filmes de MoO_x como HTL

O OLED com a configuração padrão, contendo apenas materiais comerciais, (vidro-ITO | PEDOT:PSS| PVK | PFO | Ca | Al) apresentou luminância (L) de 94 cd cm⁻² (8 V); eficiência de corrente (η_{curr}) de 22,9 mcd A⁻¹ (8 V); densidade de corrente de 0,409 mA cm⁻² (8 V); tensão de acionamento (V_{ON}) de 4,2 V e CIE (0,165; 0,183). Esse desempenho foi semelhante ao registrado na literatura (L = 102,3 cd cm⁻²) (SHAW STEWART et al., 2012). Além disso, observou-se que a utilização de filme de ZnO como ETL melhora significativamente o desempenho do dispositivo: L de 418 cd cm⁻² (8 V); η_{curr} de 67,4 mcd A⁻¹ (8 V); J de 0,620 mA cm⁻² (8 V); V_{ON} de 4,0 V e CIE (0,148; 0,132). A Figura 2(a,b,e,g) mostra as curvas de densidade de corrente-potencial-luminância e as curvas de eficiência de corrente-potencial, curvas de eletroluminescência (EL) e os diagramas de cromaticidade CIE1931 obtidas para esses dispositivos.

Em seguida, o filme de PEDOT:PSS foi substituído pelo filme de MoO_x não estequiométrico para atuar como HTL. Primeiramente, os diodos foram montados utilizando a seguinte configuração: vidro-ITO | MoO_x | PVK | PFO | ZnO | Ca | Al. Os filmes de MoO_x foram depositados por *spincoating* e foram submetidos a um tratamento térmico em diferentes temperaturas (150 °C, 200 °C, 250 °C e 300 °C) por 10 min. A Tabela 1 mostra os dados extraídos das curvas de densidade de corrente-tensão-luminância, curvas de eficiência de corrente-tensão e os diagramas de cromaticidade (CIE1931) obtidas com esses OLEDs.



Figura 2 – (a,b,c,d) Curvas de densidade de corrente-tensão-luminância e curvas de eficiência de corrente-tensão obtidas para os OLEDs. (e,f) Espectros de EL e (g) coordenadas de cromaticidade (CIE 1931) dos OLEDs: (1) vidro-ITO | PEDOT:PSS | PVK | PFO | Ca | Al; (2) vidro-ITO | PEDOT:PSS | PVK | PFO | ZnO | Ca | Al; (3) vidro-ITO | MoO_x (250°C) | PVK | PFO | ZnO | Ca | Al e (4) vidro-ITO | MoO₃ (evap.) | PVK | PFO | ZnO | Ca | Al.

 $\label{eq:constraint} \begin{array}{l} Tabela \ 1 \ - \ Propriedades \ \acute{o}pticas \ e \ eletrônicas \ dos \ OLEDs \ com \ a \ configuração: \ vidro-ITO \ \mid \ MoO_x \ {}_{(150\ ^\circ\text{C},\ 200\ ^\circ\text{C},\ 300\ ^\circ\text{C})} \ \mid \\ PVK \ \mid PFO \ \mid \ ZnO \ \mid \ Ca \ \mid \ Al. \end{array}$

OLEDs*	Von (V)	J (A cm ⁻²)	L (cd m ⁻²)	$\eta_{curr} \ (mcd \ A^{-1})$	CIE 1931 (x,y)
MoO _x (150°C)	7,8	0,055	7	12,6	(0,145; 0,120)
MoO _x (200°C)	6,2	0,288	22	7,6	(0,147;0,095)
MoO _x (250°C)	4,0	0,532	888	166,8	(0,148; 0,102)
MoO _x (300°C)	4,4	0,159	387	243,6	(0,146; 0,109)

*os parâmetros foram obtidos com aplicação de tensão de 10 V.

O OLED contendo o filme de MoO_x submetido ao tratamento térmico a 250°C por 10 min apresentou o melhor desempenho: L de 888 cd cm⁻² (10 V) e η_{curr} de 166,8 mcd A⁻¹ (10 V). O diodo também apresentou uma intensa coloração azul com coordenada de cromaticidade de (0,148;0,102) e V_{ON} de 4,0 V. Esse diodo teve pouco descolamento da cor emitida em relação ao diodo com configuração padrão (CIE (0,165; 0,183) em 8 V).

O dispositivo contendo filme de MoO₃ obtido por evaporação a vácuo (~20 nm) também foi montado para fins comparativos: vidro-ITO | MoO₃ (20 nm, evaporação) | PVK | PFO | ZnO | Ca | Al.

Esse diodo apresentou um menor desempenho em relação ao diodo contendo filme de MoO_x (250°C): L de 36 cd cm⁻² (10 V); η_{curr} de 70,1 mcd A⁻¹ (8 V); J de 0,053 mA cm⁻² (8 V); V_{ON} de 6,6 V e CIE (0,148; 0,132). A Tabela 2 apresenta a comparação dos dados extraídos das curvas de densidade de corrente-tensão-luminância, curva de eficiência de corrente-tensão e coordenadas cromáticas (CIE1931) de OLEDs contendo PEDOT:PSS, MoO_{3 (evap)} ou MoO_x (250°C) como HTL.

OLEDs	Von (V)	J (A cm ⁻²)	L (cd m ⁻²)	η _{curr} (mcd A ⁻¹)	CIE 1931 (x,y)
PEDOT:PSS	4,2	0,409 (8 V)	94 (8 V)	22,9 (8 V)	(0,165; 0,183)
PEDOT:PSS ZnO	4,0	0,620 (8 V)	418 (8 V)	67,4 (8 V)	(0,148; 0,132)
MoO3 (evap. ~20 nm) ZnO	6,6	0,051 (10 V)	36 (10 V)	70,1 (10 V)	(0,144; 0,108)
MoO _x (250°C) ZnO	4,0	0,532 (10 V)	888 (10 V)	166,8 (10 V)	(0,148; 0,102)

Através dos resultados listados a Tabela 2 observou-se que a utilização de finos finos de MoO_x processados em solução é uma alternativa interessante para melhorar a eficiência dos OLEDs baseados em poli(9,9-di-n-octil-2,7-fluoreno) (PFO), emissores de luz azul. A concentração, dispersão, temperatura do tratamento térmico e a espessura dos filmes de MoO_x podem influenciar diretamente no desempenho final desses dispositivos.

4.2 Caracterização morfológica do filme de MoO_x depositado por spin-coating

A Figura 3 mostra as imagens de AFM obtidos para os filmes de PEDOT:PSS, $MoO_{3(evap.)}$ e MoO_x (250 °C). Em geral, o filme de $MoO_{x,,}$ após tratamento térmico a 250°C por 10 min é bastante homogêneo e apresenta uma rugosidade superficial em torno de 4,18 nm. A baixa da rugosidade está relacionada com o bom recobrimento do substrato ITO (Rms (Sp) = 10,36 nm) pelo filme fino e compacto de MoO_x . Já os filmes de MoO_3 (evap.) e PEDOT:PSS apresentaram rugosidade superficial de 2,01 nm e 2,17 nm, respectivamente. As imagens de FEG-SEM (Figura x(d,e)) mostra a boa uniformidade do filme de MoO_x (250 °C).



Figura 3 - Imagens de AFM dos filmes de (a) vidro-ITO | MoO₃ (evaporação; ~20 nm); (b) vidro-ITO | PEDOT:PSS; (c) vidro-ITO | MoO_x (250 °C). (d, e) Imagens de FEG-SEM dos filmes de vidro-ITO | MoO_x (250 °C), onde a escala indica (d) 5 μm ou (e) 500 nm.

4. Considerações finais

Neste trabalho, o diodo com a configuração padrão, contendo apenas materiais comerciais, apresentou um desempenho satisfatório (L = 96 cd m⁻² em 8 V) em comparação com os dados da literatura internacional (L = 102,3 cd cm⁻²). A utilização de um filme de ZnO como ETL melhorou significativamente o desempenho do dispositivo (L = 418 cd m⁻² em 8 V). Além disso, foi possível substituir o filme de PEDOT:PSS pelo filme de MoO_x não estequiométrico para serem aplicados como HTL em OLEDs emissores de luz azul, baseados em poli(9,9-di-n-octil-2,7-fluoreno) (PFO). De acordo com as imagens de FEG-SEM e AFM, os filmes de MoO_x depositados por *spin-coating* são bastante homogêneos e apresentam baixa rugosidade. O diodo contendo o filme de MoO_x (250°C) apresentou o melhor desempenho e pouco deslocamento de cor (L de 888 cd cm⁻², η_{curr} de 166,8 mcd A⁻¹ e CIE (0,148; 0,102)) em relação aos dispositivos padrão contendo o filme MoO_{3(evap.)} (L de 36 cd cm⁻² e η_{curr} de 70,1 mcd A⁻¹, CIE (0,144; 0,108)). A concentração, dispersão, temperatura do tratamento térmico e a espessura dos filmes de MoO_x processados de solução são parâmetros que influenciam diretamente no desempenho final desses dispositivos.

Agradecimentos

Ao CNPq (458413/2014-3) e PCI/CNPq (313069/2016-6) pelo apoio financeiro; à Profa. Ana F. Nogueira e Profa. Teresa D. Z. Atvars, Instituto de Química - UNICAMP, pelo apoio científico/uso de infraestrutura.

Referências

DE JONG, M. P.; VAN IJZENDOORN, L. J.; DE VOIGT, M. J. A. Stability of the interface between indium-tinoxide and poly(3,4-ethylenedioxythiophene)/poly(styrenesulfonate) in polymer light-emitting diodes. Applied Physics Letters, vol. 77, n. 14, p. 2255–2257, 2000.

GIROTTO, C. et al. Solution-processed MoO₃ thin films as a hole-injection layer for organic solar cells. ACS Applied Materials and Interfaces, vol. 3, n. 9, p. 3244–3247, 2011.

HO, S. et al. Review of recent progress in multilayer solution-processed organic light-emitting diodes. Journal of Photonics for Energy, vol.5, p. 057611, 2015.

NIE, C. et al. *Solution-processed flexible blue organic light emitting diodes using graphene anode*. Vacuum, vol. 121, p. 70–74, 2015.

SHAW STEWART, J. et al. Red-green-blue polymer light-emitting diode pixels printed by optimized laser-induced forward transfer. Applied Physics Letters, vol. 100, n. 20, 2012.

ZHANG, X. et al. Solution-processed MoO_x hole injection layer towards efficient organic light-emitting diode. Organic Electronics: physics, materials, applications, vol. 39, p. 43–49, 1 dez. 2016.